This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

?s pn=jp 2005105 S6 1 PN=JP 2005105 ?t s6/3,ab/all

6/3,AB/1
DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat.
(c) 1999 European Patent Office. All rts. reserv.

9106924

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 2005105 A2 900110 <No. of Patents: 001> METHOD FOR DIAGNOSING ABNORMALITY IN PROCESS ABNORMALITY DETECTOR (English)

Patent Assignee: HITACHI LTD

Author (Inventor): MURASATO KAZUNORI; KUSAKA SATOSHI

IPC: *G05B-023/02; G01D-021/00; G08B-029/12

JAPIO Reference No: 140138P000151 Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 2005105 A2 900110 JP 88154760 A 880624 (BASIC)

Priority Data (No, Kind, Date): JP 88154760 A 880624

ABSTRACT

PURPOSE: To quickly check the abnormality of a process abnormality detector itself by providing the detector with a device for monitoring the operating state of a plant and outputting time in which a process variable deviates from a regulated value and a device for detecting the operation of the detector itself.

CONSTITUTION: The device for monitoring the operating state of the plant and outputting the time in which the process variable deviates from a regulated value detects the start and stop of relating plant apparatuses, the opening/closing states of valves and other process variables and outputs the time in which each process variable deviates from its regulated value. Since the process variable deviates from the regulated value as a matter of fact at that timing, the process abnormality detector for detecting the abnormality (deviation from the regulated value) of the process variable is driven. Since the existence of an operation signal outputted from the process abnormality detector can be surely detected at that time in which the process variable deviates from the regulated value, whether the detector is normal or not can be diagnosed.

従来の贅穀監視装置は、プロセス状態に異常が 発生したことをプロセス異常校出格により検出し、 異常信号を出力する手段をとつている。しかし、 この手段では、プロセス状態及び機器が異常であ つた場合でも、校出器自体が故障している場合に は異常信号は出力されず異常発生時、運転員の対 応操作が遅れる恐れがある。

本発明の目的は、検出器自体の異常を早期に確 認できるようにし、異常を校出する登録システム の信頼性を大幅に高めることにある。

[課題を解決するための手段]

上記目的は、プラント運転状態を監視しプロセ ス量が規定値を外れる時期を出力する装置、及び、 プロセス異常校出器の動作を検出する装置を設け ることにより達成できる。

〔作用〕

プラントの選転状態を監視し、プロセス量が規 定値を外れる時期を出力する装置では、関連する プラント機器の起動,停止,弁の開閉状態、他の プロセス量をとらえ、プロセス量が規定値を外れ る時期を出力する。このタイミングでは、プロセ ス量は、当然、規定値を外れているからプロセス 量の異常 (規定値逸脱) をとらえるプロセス異常 検出器は、動作する。このように、プロセス量が 規定値を外れる時期に、確実に、このプロセス異 常校出窓の動作信号の出力の有無を校出すること により、プロセス異常校出器が正常か異常かを診 断することができる。 (実施例)

第5回は、ポンプ12とその出口圧低をとらえ るプロセススイツチ11とからなる系統を示す。 本系統での従来の警報監視方法を第3図を用いて 説明する。従来の賢報監視は、プロセスの異常。 優器 (ここではポンプ12) の異常をとらえるこ とのみを目的としており、ポンプ12が起勁し、 正常な回転数となつた状態でプロセス量(ここで はポンプ出口圧)は正常となり、正常値逸脱を監 視する圧カスイツチ11は、不動作状態となる。 第3図(a)に示すポンプの運転状態は、通常電 源入をとらえているので、ポンプ電源入(運転中)

から正常な回転数になる迄の時間を見込んで、第 3 図(d)のような監視範囲としている。この範 囲でプロセススイツチが動作した場合、プロセス 状態の異常として警報を出す。第4図(a)に要 報信号を出力するロジツク図を示す。第3図(d) に示すような監視時期に信号6が出、この時にプ __ ロセス異常信号 7、 又は、 機器異常 8 が出た場合、 AND回路2を経てプラント異常信号10がプラ ント状態整報表示装置3に出力される。ここで第 4 図(a)では、プロセス異常、機器異常がOR 回路を構成されて借号が出るように表現されてい るが実際は、第5國に示すように、プロセス異常 校出器 (ここでは圧カスイツチ11) で一括して とらえている。 第4図(a)のロジツク図の破線 で示す部分がプロセス異常検出器(圧力スイツチ 11)で異な検出している部分で、第4図(b) に示すように、状態監視時期であつても、検出器 不動作(ここでは圧力スイツチ11)であればブ ラント異常信号は出力されず実際に、プロセス、 及び、機器が異常となつた場合でも、愛報表示さ れず正常としてとらえられる。次にこの系統に本 発明のプロセス検出器の異常診断方法を適用した ものを第1回,第2回を用いて説明する。第1回 (a) ~ (d) は従来の監視方法で、これとは別 にプラント状態(ここではポンプ12の運転、停 止)をとらえプロセス異常校出器(ここでは圧力 スイツチ11)が動作しなければならない時期を 第1図(e)のように設定する。プロセス異常校 出器は、プラント運転状態によつて実際はオン、 オフ動作を行なつている(ポンプ運転中で圧力低 雲報用の圧カスイツチは第1図(c) に示すよう にオフ、停止中はオンが正常動作)、このプロセ ススイツチの動作で、従來は、監視時期をプラン ト状態警報が異常でもないのに出力されることを 防止しているが、逆に、プロセススイツチが動作 しなければならない第1回(e)に示すような時 期に、検出器診断時期として第2回に示す信号 16が出力し、この時、検出器不動作信号15が 出た場合、AND回路4を経て検出器異常信号 20が、検出器故障警報表示装置5に出力される

⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 願 公 閉

平2-5105 ②公開特許公報(A)

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)1月10日

G 05 B 23/02 G 01 D 21/00 29/12 G 08 B

7429-5H V 7809-2F Q 8621-5C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

プロセス異常検出器異常診断方法 図発明の名称

> 20特 願 昭63-154760

題 昭63(1988)6月24日 @出

@発 明 者 村 里 和紀

智

茨城県日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日

立工場内

@発 明 者 H 下

茨城県日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日

立工場内

株式会社日立製作所 创出 題 人

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

勝男 .外2名 の代 理 人 弁理士 小川

> 明 缸

1. 発明の名称

プロセス異常校出器異常診断方法

- 2、特許請求の範囲
 - 1、プロセスまたは、機器の異常を監視する登報 監視装置において、
- 前記機器の運転状態信号と前記機器の運転許 可信号等から前記プロセス又は前記機器の監視 タイミングを出力する手段と、前記プロセス、 又は、前記機器の異常を検知するプロセス異常 検出器とから構成され、前記機器の前記運転状 旅信号と前記機器の前記運転許可信号等から前 記プロセス又は前記機器が運転時期でないこと をとらえ、これとプロセス異常校出器の信号を 検出することを特徴とするプロセス異常校出器 異常診断方法.
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕・

本発明は、運転状態信号と機器の運転許可信号 から機器の異常信号を出力する質似監視装置に使 用されるプロセス異常検出器の異常診断方法に関 する.

(従来の技術)

従来は、特開昭57-134713号公報に記載のよう に、火力・原子力発電所などの大規模プラントで は、プラントを構成する系統・機器に異常が発生 した場合、ブザーの鳴動等の手段で制御盤の警報 表示装置の表示灯点灯等の手段で運転員に異常発 生を知らせる。運転員は、登報表示装配の他のメ ツセージから異常内容を判断し、適切な処理をと ることによつてプラントを安全に運転している。 ここで、本来の異常ではない停止中の機器に関連 した警報(たとえば停止中ポンプの出口圧力低な ど)の表示が残つたままでは、実際に異常が発生 した場合と区別することが難しく、運転員による 対応操作が遅れる恐れがある。そのため、真の異 常状態を容易に判断出来るように停止中の機器に 関連した警報等、本来異常ではないものは警報表 示しないようにしていた。

(発明が解決しようとする課題)

ようにする。このようにすれば、通常、灯周期で 迎転停止を繰り返すようなシステムのプロセス異 常校出装置で、異常検出器自体の異常を早期に発 見することができる。

(発明の効果)

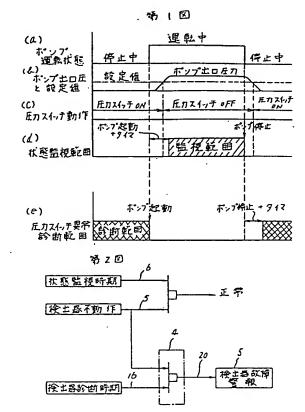
本発明によれば、従来のプロセス、又は、機器 の異常を検知するためのプロセス異常検出程白体 の異常診断を簡便に行ない得る。

4. 図面の簡単な説明

第1回,第2回は、本発明の方法の手順回、第 3回,第4回は従来の方法の手順回、第5回は本 発明の方法の系統回である。

2, 4 ··· A N D 回路、3 ··· プラント状態登報表示 装匠、5 ··· 検出器核障警報表示装配、11 ··· 圧力 スインチ、12 ··· ポンプ。

代理人 弁理士 小川島族



筹 3 区

